粉末X線回折

1次元X線回折

下のヘキサゴナルでは、110がでることが必要である。 100のピークの層間距離をルート3で割ると、110の層間 距離になり、2で割ると200のピークの層間距離になる。 110が出ないと、スメクチックと差が付かない。その場合 は偏光顕微鏡観察からも考える。



液晶相のX線回折は結晶に比べて本数が少なくシンプルである。しかし、2次や3次の反射が小さいので、拡大してみないと見えない。雑音に紛れてしまうので、その部分のみをゆっくり測定して、信号対雑音比を高くすることが有効である。試料の流動性・置き方によっては、20がわずかにずれることがあり、すべてのピークから同一の角度を加減して、補正することも必要である。



距離は一致するものもあるが、右図のように入り込みがある場合 や、分子の傾きがある場合は層間距離は短くなる。2分子層など の場合は、層間距離が長くなる場合が多い。スメクチックCの場合 は、分子長よりも層間距離が小さくなることが多いが、傾きと入り 込みの両方が考えられる。偏光顕微鏡から、コア部分の傾きを観 察するか、2次元X線回折で配向試料を測定して決める。上のよう に200が300に比べて極端に小さい場合は、各層において、電子 密度の大きな部分と小さな部分が1:1の厚みで、X線の波の打ち 消し合いで200反射が小さくなったと考える。





スメクチックA相で、きれいに整った層を持っている場合には、2次、3次、4次、・・・というふうに 反射が等間隔に現れる。通常、ベンゼン環が高速でランダムに回転している場合には、4.5オ ングストローム付近に平均的な厚みがでるが、2軸性の場合は、2つの部分にブロードピーク があったり、薄膜では、3.8オングストローム付近にピークトップが来たりする。

スメクチックC相の二次元XRD



スメクチックC相の配向試料の2次元回折では、中央近くに濃いスポットのペアが上下にでる。 分子の横方向の分子の繰り返し方向が斜め方向にでる。上の図では、斜め方向のブロードなス ポットの方向から、層内での分子の倒れ角がわかる。

スメクチックA相の二次元XRD



(d)はネマチック相ですが、ローカルには層構造があるようで、横方向の繰り返しの筋がでています。 Kishikawa, Soft Matter (2011)

単結晶X線回折



• X-ray structure of **8d** (ORTEPs shown t 30% probability).

双極子モーメントと結晶中の二量化

計算で得られた双極子モーメント



単結晶中のパッキング構造

(anti-parallel)



結晶中でのコンフォーメーション





液晶の混合実験

1と3cの分子集合状態の比較





混和実験



AM1計算

計算による双極子モーメントと最安定配座の予想



Table 3. Calculation of conformers of benzoic anhydride

^a Reference 26. ^b Reference 27

AM1 Calculation of the Dipole Moment:





液晶化合物(一つの 例)



* ディスプレーに使われている液晶化合物は数種類の混合物である。

液晶表示の仕組み(TNセル)



図1. ネマティック液晶を用いた表示素子における分子の挙動 (電極に水平だった分子が電界により垂直に立つ。) "遅いスイッチング"+高い電圧が必要"

電圧一電流特性の測定





ITO:10X10mm, d:5µm,homogeneous

液晶の性質と電圧一電流曲線



38



強誘電性液晶(光学活性なスメクチックC相)

電界に対する分子の動き









電流

反強誘電性液晶(光学活性なスメクチックCA相)





既知の強誘電性液晶(光学活性なスメクチックC相)







20°C, V*pp*=200V, 0.26Hz

ドーパント3cの添加(2wt%)時の電圧電流曲線の変化









らせん状の会合体



Scheme 7. Schematic representation of a chiral columnar structure of (*S*)-11.

CDスペクトルの解釈



1) Direction of charge transition in $n-\pi^*$ and $\pi-\pi^*$ of one molecule (MOS-F calculation of trimethoxybenzoic anhydride)



液晶相の決定アプローチ

合成 TLCとNMRで純度の確認!不純物は完全に取り除くこと! 偏光顕微鏡観察(模様に注意。ゆっくり降温させると大きな模様になる) DSC測定(まず5度/minで測る) 偏光顕微鏡観察(DSCでピークがあった前後はもう一度模様を見てみる) 1次元X線回折(各温度で粉末X線を測定してみる。) 2次元X線回折(各温度で粉末X線を測定してみる。) 強誘電の場合は電場のスイッチングをして確認する。